SPECJALNOŚĆ	ROK	GRUPA	
Mechatronika	I	I	
		II	
	II	I	I
			II
	III	I	
	IV	I	

Data: 04.11.2014

Plan wykonał:
dr inż. Patrycjusz Reszczyński

Podpis przedstawiciela
samorządu stydenckiego:

Zatwierdził:

Rozmieszczenie bloków:
50,50E - ul.Oczapowskiego 11
105 - ul.Oczapowskiego 13
41 - ul.Oczapowskiego 4
51 - ul.Heweliusza 14
SJO - Studium Języków Obcych
37 - ul..Oczapowskiego 5

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

PIĄTEK

	7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
I					11^{00} – 14^{00} Szkolenie w zakresie BHP W 12.12.2014 s.14/51			15^{00} – 16^{30} Wstęp do mechatroniki W s.107/105 X8		16^{45} – 18^{15} Technologia informacyjna W s.B212/50 X4	18^{30} – 20^{00} Grafika inż.. z elementami wzornictwa ĆW s.B203/50 zj.1-4 s.107/105 zj.5-8 X8	
											16^{45} – 18^{15} Grafika inż.. z elementami wzornictwa W s.B212/50 X4		
II								13^{15} – 14^{45} Automatyka lab. zj.1 s.A204/50 X8	15^{00} – 16^{30} Mechanika techniczna W s.107/105 X8	16^{45} – 19^{00} Mechanika techniczna ĆW s.107/105 X8	19^{15} – 20^{45} Eksploatacja maszyn W+lab. s.107/105 s.kat. X8		
III									15^{00} – 16^{30} Robotyka W+lab. ul.Słoneczna 46A X8	16^{45} – 18^{15} Teoria sterowania W+lab. ul.Słoneczna 46A X8	18^{30} – 20^{45} Technika mikroprocesorowa W+lab. ul.Słoneczna 46A X8		
IV									15^{00} – 17^{00} Diagnostyka i napawa urządzeń mechatronicznych W+lab. ul.Słoneczna 46A X6	17^{15} – 19^{45} Przedmiot humanistyczny W s.14/51 X6			

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH — PLAN

SOBOTA

	7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
I		8^{00}–13^{30} Kultura języka W s.107/105***			14^{00}–16^{15} Technologia informacyjna ĆW s.B212/50 X8		16^{30}–19^{00} Matematyka ĆW s.107/105 X8		19^{15}–20^{45} Wstęp do mechatroniki lab. zj.1,3,6,8 s.A109/50		19^{15}–20^{45} Nauka o materiałach lab. zj.2,4 s.E31,32,34/50		
I		8^{00}–13^{00} Matematyka W s.107/105****							19^{15}–20^{45} Wstęp do mechatroniki lab. zj.2,4,5,7 s.A109/50		19^{15}–20^{45} Nauka o materiałach lab. zj.1,3 s.E31,32,34/50		
II	7^{00}–9^{15} Podstawy metrologii i sensoryka ĆW s.B12/50 X8		9^{30}–11^{45} Elektronika W s.B213/50 X8		12^{15}–14^{30} Inżynieria wytwarzania i CAM W+ĆW s.C103/50 X8		14^{45}–16^{15} Silniki spalinowe W s.107/105 X8		16^{30}–18^{15} Wytrzymałość materiałów W+ĆW s.B213/50 X8		18^{30}–20^{45} Silniki spalinowe lab.zj.1-4 s.kat.		18^{30}–20^{45} Wytrzymałość materiałów lab. zj.5-8 s.E10
II											18^{30}–20^{45} Wytrzymałość materiałów lab. zj.1-4 s.E10		18^{30}–20^{45} Silniki spalinowe lab.zj.5-8 s.kat.
III	8^{00}–9^{30} PKM W s.131/50 X8		9^{45}–12^{00} PKM proj. s.131/50 X8		12^{30}–15^{45} Pojazdy mechaniczne W+lab. sD3/50 + s.kat. + Teoria ruchu pojazdów W+lab. s.D3/50+s.kat. X8				16^{00}–19^{15} Projekt przejściowy ul..Słoneczna 46A***** X2		16^{00}–19^{15} Programowanie obiektowe i strukturalne ĆW+lab. s.A2/16+A3/17 ul.Słoneczna 54****		
IV	8^{00}–10^{00} Urządzenia i metody CNC W+lab. ul.Słoneczna 46A X6		10^{15}–12^{15} Urządzenia mechatroniczne EIB W+ lab. ul..Słoneczna 46A X6		12^{45}–14^{45} Optoelektronika i sensoryka W+lab. s.A219/50 X6				15^{00}–16^{30} Przedmiot humanistyczny W s.14/51 X6		16^{45}–20^{00} Seminarium dyplomowe ĆW s.kat. X6		

WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ NA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

NIEDZIELA

	7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
I	8^{00}–12^{00} J.Obcy ĆW SJO*			13^{15}–15^{30} WF siłownia zj.2-5 ul.. Tuwima 9		13^{30}–19^{45} Nauka o materiałach W zj.6 s.107/105			12^{15}–14^{30} Wstęp do mechatroniki lab.zj.7,8 s.kat.	15^{00}–17^{15} Nauka o materiałach lab. zj.7,8 s.E31,32,34/50		17^{30}–19^{45} Fizyka W+ĆW zj.3-8 s.D2/14 ul..Słoneczna 54	
	8^{00}–10^{15} Wstęp do mechatroniki gr.1 lab.zj.1 i 6 s.kat. / Fizyka gr.2 lab.zj.1 i 6 s.D0/5 ul.Słoneczna 54			10^{45}–13^{00} Wstęp do mechatroniki gr.2 lab.zj.1 i 6 s.kat. / Fizyka gr.1 lab.zj.1 i 6 s.D0/5 ul.Słoneczna 54					12^{15}–14^{30} Nauka o materiałach lab. zj.7,8 s.E31,32,34/50	15^{00}–17^{15} Wstęp do mechatroniki lab.zj.7,8 s.kat.		17^{30}–20^{30} Nauka o materiałach W zj.1,2 s.107/105	
II	8^{00}–12^{00} J.Obcy ĆW SJO**					12^{30}–14^{00} Podstawy metrologii i sensoryka W s.B12/50 X8	14^{15}–15^{45} Sys. komputerowego wspomagania CAD/CAE W zj.2-8 s.D112/50	16^{00}–17^{30} Elektronika lab. s.A219/50 X8	17^{45}–19^{15} Sys. komputerowego wspomagania CAD/CAE lab. zj.2-8 s.E127/50	19^{30}–21^{00} Elektronika lab.zj.1-4 s.A219/50	19^{30}–21^{00} Sys. komputerowego wspomagania CAD/CAE lab. zj.5-8 s.E127/50		
	8^{00}–11^{00} Automatyka W zj.1 i 8 s.A212/50						Automatyka W zj.1 s.A212/50	16^{00}–17^{30} Sys. komputerowego wspomagania CAD/CAE lab. zj.2-8 s.E127/50	17^{45}–19^{15} Elektronika lab. s.A219/50 X8	19^{30}–21^{00} Sys. komputerowego wspomagania CAD/CAE lab. zj.1-4 s.E127/50	19^{30}–21^{00} Elektronika lab.zj.5-8 s.A219/50		
III	9^{00} Algorytmy i metody numeryczne W+lab. s.A204/50 X4 + 15^{45} Programowanie obiektowe i strukturalne W s.A204/50												
IV	9^{00}–12^{15} Sztuczna inteligencja iSE W+lab. z.2-5 s.A204/50			13^{00}–16^{15} Techniki mechatroniczne w monitoringu W+lab. z.2-5 s.A204/50									

* - 19.20.14, 16.11.14, 30.11.14, 14.12.14, 18.01.15, 01.02.15

** - 12.10.14, 26.10.14,09.11.14, 23.11.14, 07.12.14, 11.01.15

*** - 18.10.14, 13.12.14, 20.12.14, 31.01.15

**** - 04.10.14, 15.11.14, 29.11.14, 17.01.15

***** - 18.10.14, 13.12.14